

## 特許技術名称

## 汚水処理装置

## 推薦者

特許流通アドバイザー  
中西 寛

## 技術の概要&amp;PR

- ①CO2大幅削減と脱焼却に拠るごみ処理システムの紹介 ごみの焼却による環境汚染、ダイオキシン、重金属汚染問題の根絶燃やさない社会と、生活環境の向上、大幅処理コスト削減を同時に行えるシステムを展示します。
- ②有機物処理から、多量の水濾過、排水処理に対応する大型化の可能な「ロータリー式有機物濾過、生物処理装置」のデモ機を展示、従来の排水処理の機能向上を可能に。
- ③生ごみを容易に完全分別出来る分別装置「分離職人」「ディスプレイ」を展示
- ④隣のコマ、エンバイロ・ビジョンと共同出展

## 特許番号

特許第4102366号  
特許第3436266号

## 登録日

2008年3月28日  
2003年6月6日

## 出願番号

特願2004-567541  
特願2001-520227

## 出展の目的

ライセンス契約、資金協力、事業パートナー、共同研究先

## 連絡先

株式会社 アースクリーン 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀8-14-1

[担当者]代表取締役 小川 弘 [TEL]048-855-3050

[E-mail]ogawa@eclean.co.jp [URL]http://www.eclean.co.jp/

## 主な事業内容

環境負荷低減、コスト削減主体の施設、建築の設計コンサルタント、ごみ処理、水処理 環境機器開発コンサルタント、製造販売。

